# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-209688

(43) Date of publication of application: 07.08.1998

(51)Int.Cl.

H05K 13/04 B23P 21/00

H05K 13/08

(21)Application number: 09-007702

(71)Applicant: JUKI CORP

(22) Date of filing:

20.01.1997

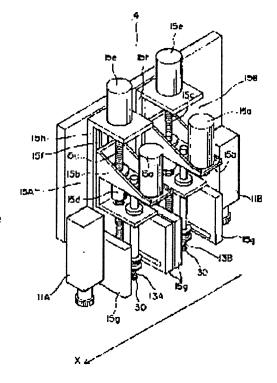
(72)Inventor: TAKEGAWA YUJI

**FUKUZAWA HIDEHIRO** 

### (54) COMPONENT MOUNTING APPARATUS

### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the process efficiency for mounting components on a small circuit board by providing two sets of imaging means and placing these means at both sides of heads. SOLUTION: Suction nozzles 13A, 13B of heads and cameras 11A, 11B are arrayed approximately in line in the carrying direction of a circuit board and two sets of the cameras 11A, 11B are disposed at both sides of the nozzles 13A, 13B and hence arrayed in line in direction X. Owing to this, it will suffice that an X-Y robot recognizes the feed position of the electronic components and suck them during moving in the direction X only, without being needed to move in direction Y. This improves the process efficiency and moving accuracy.



(19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許山東公開發号

### 特開平10-209688

(43)公開日 平成10年(1998)8月7日

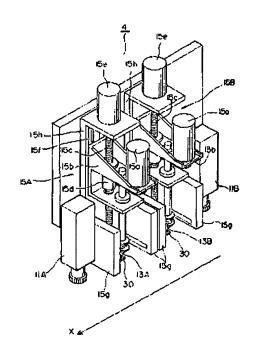
1								
B 2 3 P 21/00 3 0 5 B 2 3 P 21/00 S 0 5 A H 0 5 K 13/08 A B 2 3 P 21/00 S 0 5 A H 0 5 K 13/08 A B 2 3 P 21/00 S 0 5 A H 0 5 K 13/08 A B 2 3 P 21/00 S 0 5 A H 0 5 K 13/08 A B 2 3 P 21/00 S 0 5 A H 0 5 K 13/08 A B 2 3 P 21/00 S 0 5 A H 0 5 K 13/08 A B 2 3 P 21/00 S 0 5 A H 0 5 K 13/08 A B 2 3 P 21/00 S 0 5 A H 0 5 K 13/08 A B 2 3 P 21/00 S 0 5 A H 0 5 K 13/08 A B 2 3 P 21/00 S 0 5 A H 0 5 K 13/08 A B 2 3 P 21/00 S 0 5 A H 0 5 K 13/08 A B 2 3 P 21/00 S 0 5 A H 0 5 K 13/08 A B 2 3 P 21/00 S 0 5 A H 0 5 K 13/08 A B 2 3 P 21/00 S 0 5 A H 0 5 K 13/08 A B 2 3 P 21/00 S 0 5 A H 0 5 K 13/08 A B 2 3 P 21/00 S 0 5 A H 0 5 K 13/08 A B 2 3 P 21/00 S 0 5 A H 0 5 K 13/08 A B 2 3 P 21/00 S 0 5 A B 2 3 P 21/00 S 0 A B 2 S 0 S 0 S 0 A B 2 S 0 S 0 S 0 S 0 S 0 S 0 S 0 S 0 S 0 S	(51) Int.CL <sup>6</sup>	鐵別紀号	PΙ					
H 0 5 K 13/08 A  審査請求 京請求 請求項の数1 OL (全 7  (21)出願番号 特顧平9-7702 (71)出願人 000003399 ジューキ株式会社 東京都湖布市函額町8 T 目 2 番地の1 (72)発明者 設川 裕二 東京都湖布市国領町8 T 目 2 番地の1 コーキ株式会社内 (72)発明者 福沢 英浩 東京都湖布市国領町8 T 目 2 番地の1	H05K 13/04		HO5K I	3/04	-			
審査請求 京請求 請求項の数1 OL (全 7 (21)出願番号 特顧平9-7702 (71)出願人 000003399 ジューキ株式会社 東京都湖布市回顧町8丁目2番地の1 (72)発明者 設川 裕二 東京都湖布市国留町8丁目2番地の1 ューキ株式会社内 (72)発明者 福沢 英浩 東京都湖布市国留町8丁目2番地の1	B 2 3 P 21/00	305	B 2 3 P 2	1/00				
(21)出願番号 特顧平9-7702 (71)出願人 000003399 ジューキ株式会社 東京都湖布市国領町8丁目2番地の1 (72)発明者 設川 裕二 東京都湖布市国領町8丁目2番地の1 ューキ株式会社内 (72)発明者 福沢 英浩 東京都湖布市国領町8丁目2番地の1	H 0 5 K 13/08		H05K 13	H O 5 K 13/08 A				
ジューキ株式会社         「(22)出願日       東京都湖布市回顧町8丁目2番地の1         (72)発明者       公川 裕二         東京都湖布市国領町8丁目2番地の1       ユーキ株式会社内         (72)発明者       福沢 英浩         東京都湖布市国領町8丁目2番地の1			審查請求	浆髓床	請求項の数1	oL	(全 7	興)
(22)出題日 平成9年(1997)1月20日 東京都湖布市国銀町8丁目2番地の1 (72)発明者 設川 裕二 東京都湖布市国銀町8丁目2番地の1 ユーキ株式会社内 (72)発明者 福沢 英浩 東京都湖布市国銀町8丁目2番地の1	(21)出顧番号	<b>特顧平9-7702</b>	(71)出廢人					
(72)発明者 設川 裕二 東京都調布市国領町8丁目2番地の1 ューキ株式会社内 (72)発明者 福沢 英浩 東京都調布市国領町8丁目2番地の1						_		
東京都調布市国領町8丁目2番地の1 ューキ株式会社内 (72)発明者 福沢 英浩 東京都調布市国領町8丁目2番地の1	(22)出顧日	平成9年(1997)1月20日		東京都湖布市回飯町8丁目2番地の1				
ューキ株式会社内 (72)発明者 福沢 英浩 東京都嗣布市国領町8丁目2番地の1			(72)					
東京都調布市国領町8丁目2番地の1				東京都調布市国領町8丁目2番地の1 ジューキ株式会社内				
			(72) 発明者	福沢 多	<b>类</b> 浩			
TIMENTAL TO THE PARTY OF THE PA						丁目 2 選	地の1	ÿ
(74)代理人 弁理士 荒船 博司 (外2名)			(CA) (B 474 L			/# 6.6T		

#### (54) 【発明の名称】 部品搭載装置

### (57)【要約】。

【課題】 この発明の目的は、XY機構の移動ストロークを増加させるととなく、小型の回路基板へ部品を搭載する場合に処理効率の向上を計れる部品搭載装置を提供することである。

【解決手段】 部品を供給する供給手段と、部品の保持と解放を行うヘッド機構と、このヘッド機構をXY方向に移動するXY機構とを有し、供給された部品をヘッド機構により保持し所定位置まで移動した後に解放することで、該部品を基板上に搭載する部品搭載装置である。そして、前記供給手段が、複数の部品の供給を行い、前記ヘッド機構が、供給される複数の部品を個別に保持および解放する複数のヘッド部と、供給される複数の部品の供給箇所をそれぞれ程像する場像手段とを有し、前記録像手段が2組設けられると共に、これら2組の操像手段が前記複数のヘッド部の両側にそれぞれ配置されている。



(2)

特闘平10-209688

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 部品を供給する供給手段と、部品の保持 と解放を行うヘッド機構と、このヘッド機構をXY方向 に移動するXY機構とを有し、供給された部品をヘッド 機構により保持し所定位置まで移動した後に解放するこ とで、該部品を墓板上に搭載する部品搭載装置におい

前記供給手段は、複数の部品の供給を行い、

前記ヘッド機構は、

のヘッド部と

供給される複数の部品の位置を確認すべく該複数の部品 もしくは該複数の部品の供給箇所をそれぞれ環像する糧 俊手段とを有し.

前記据像手段が2組設けられると共に、

これら2組の撮像手段が前記複数のヘッド部の両側にそ れぞれ配置されていることを特徴とする部品搭載装置。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、供給手段から供給 20 された部品をヘッド機構により保持し、このヘッド機構 を所定位置まで移動させた後、保持していた部品を解放 することで、該部品を基板上に搭載する部品搭載装置に 関する。

#### [0002]

【従来の技術】図3は従来の部品搭載装置P20の一般 例を示す斜視図である。一般に、部品搭載装置P20 は、前後にその他の回路事板処理装置と連結されて使用 され、図中X方向の手前側から送られてきた回路量板を 鍛入して、該回路基板に電子部品を搭載した後、該回路 30 基板を図中X方向の奥方に扱出するようになっている。 【0003】図3中、P1…は電子部品を収納したリー ル、P2…はリールP1…より1つずつ電子部品を供給 していく供給装置(以下フィーダーと呼ぶ)、P3は電 子部品が搭載される回路基板、P4は電子部品を保持す るヘッド機構、P5はヘッド機構P4をXY方向に移動 するXYロボット装置である。リールP1…は、通常、 紙もしくはプラスチックの穴に電子部品を収納しリール 状に巻かれている。リールP1…とフィーダーP2…は 向(回路基板の流れ方向)に一列に供給するようになっ ている。

【0004】図4にヘッド機構P4の詳細図を示す。同 図中、P6、P6は真空吸引された電子部品、P7、P 7は電子部品を吸着するヘッド部としての吸者ノズル、 P8、P8は吸着ノズルP7、P7を回転させるための モーター、P9は吸者ノズルP7とモーターP8とを保 绮するブラケット、P10a, P10bはブラケットP 9を上下動させるボールネジとナット、P11はボール ネジP108を作用させてブラケットP9を上下勁させ 50 方法が容易に考察される。しかしながら、鏝像手段は、

るモーター、P12はブラケットP10を上下方向に移 動させるための直進ガイド、Pl4a、Pl4bは電子 部品P6の位置検出を行う位置検出器。P13は位置検 出器P14a、P14bを保持する構造部材、P15は **穏像手段としての緑像カメラである。** 

【0005】同図に示すように、ヘッド機構P4には、 2セットないし3セットの複数の吸着ノズルP7、P7 と、それに付随する動作機構(回転モーターP8や上下 動モーターP11など)が設けられている。これは、フ 供給される複数の部品を個別に保持および解放する複数 10 ィーダーP2…から電子部品P6…を吸着する際。複数 のノスルP7、P7が同時あるいは個別に下降し、複数 の電子部品P6…を同時あるいは個別に吸着することに より、部品の吸着搭載のサイクルタイムを短くし、生産 の効率を向上させる目的があるためである。

> 【0006】また、同じく図4に示すように、ヘッド機 機P4には、1組の鏝像カメラP15が付設されてい る。据像カメラP15は、例えば、真上から対象物を鏝 像することで、該対象物の認識を行うようになってい る。撮像カメラP15の目的は、次のO~Oのようなも のである。

- ① 回路基板P3に設けられたマークを鏝像し、回路基 板P3の位置認識を行う。
- ② 供給される部品の位置を確認するために、フィーダ ーP2…の位置を認識し、基準位置とずれがある場合に **浦正を行う。**
- ◎ 回路基板P3に搭載した電子部品P6の位置や姿勢 を確認し、循正を行う。

【0007】以上のように、従来の部品搭載装置P20 のヘッド機構P4には、上記のような複数のヘッド部 (吸着ノズルP7, P7)と1組の操像手段(操像カメ ラP15)が設けられるのが一般的であった。そして、 撮像手段(撮像カメラP15)は、ヘッド機構P4のほ ぼ中央、複数のヘッド部(吸着ノズルP7, P7)の間 に設置されていた。

1800081

【発明が解決しようとする課題】ところで、上記のよう に操像手段が複数のヘッド部の間に設置されていると、 必然的に複数のヘッド部の距離(心間)が離れることと なる。近年、回路基板の大きさは、小型化していく傾向 それぞれ複数組み設けられ、複数の電子部品を図中X方 45 が強く、上記のように複数のヘッド部の心間が長いと、 例えば2つの電子部品を間隔の短い2箇所へ搭載する際 などに、搭載処理の効率が向上しないという問題が生じ ていた。即ち、第1のヘッド部で1つ目の電子部品を搭 載した後、第2のヘッド部で2個目の電子部品を搭載す るまで、ヘッド機構P4の移動距離が長くなり、その結 果、搭載処理の効率が向上しない。

> 【①①①9】また、一方で、鏝像手段をヘッド機構P4 の中央部に付設しないで、複数のヘッド部の左側もしく は右側に配置し、各ヘッド部間の距離を短くするという

上記②の目的であるフィーダーP2…の位置認識のため に、全フィーダーP2…に渡ってその上部を移動する必 要があり、環像手段をヘッド機構P4の一側方に配置す ると、その配置のずれの分、XYロボットP5の移動ス トローク、特にフィーダーP2…の並ぶ方向(図3中で X方向で回路墓板の流れ方向)の移動ストロークを増や さなければならなかった。

【①①10】XYロボットP5の移動ストロークの増加 は、部品搭載装置P20の設置面積、特に基板の流れ方 向(図3中でX方向)の長さを増加させることになる。 部品搭載装置P20は、単独で使用されることは稀であ り、通常、基板供給装置から始まり、はんだ印刷機、接 者削塗布機、複数の部品搭載装置、はんだ硬化槽、基板 回収装置と、複数台の異なった装置が一列に接続され、 数メートルから十数メートルの長さに及ぶことがある。 そのため、複数台連結される部品搭載装置P20の長さ が短いことは、重要な要素となる。この理由から、提像 手段を複数のヘッド部の左側もしくは右側に配置する方 法には問題があった。

なされたもので、XY機構の移動ストロークを増加させ ることなく、複数のヘッド部の配置を近接させ、小型の 回路墓板へ部品を搭載する場合に処理効率の向上を計れ る部品搭載装置を提供することを目的としている。

#### [0012]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた め、請求項1記載の発明は、部品を供給する供給手段 と、部品の保持と解放を行うヘッド機構と、このヘッド 機構をXY方向に移動するXY機構とを有し、供給され 後に解放することで、該部品を基板上に搭載する部品搭 | 裁装置において | 前記供給手段が、接数の部品の供給を 行い、前記ヘッド機構が、供給される複数の部品を個別 に保持および解放する複数のヘッド部と、供給される複 数の部品の位置を確認すべく該複数の部品もしくは該複 数の部品の供給箇所をそれぞれ提像する提像手段とを有 し、前記録像手段が2組設けられると共に、これら2組 の撮像手段が前記複数のヘッド部の両側にそれぞれ配置 されている構成とした。

【10013】この請求項1記載の発明によれば、操像手 45 斜視図である。 段が複数のヘッド部の両側に配置されているので、複数 のヘッド部間の距離を短くすることが可能となる。それ 故、小型の基板に部品を搭載する場合でも、搭載処理の 効率の向上を計ることが出来る。例えば、2つの部品を 基板上の間隔の短い2箇所へ搭載する場合、複数のヘッ 下部の内、第1のヘッド部で1つ目の部品を搭載した 後、第2のヘッド部で2個目の部品を搭載するまで、ヘ ッド機構の移動距離が短かくて済み、その結果、搭載処 運の効率が向上する。

れ、それら2組の穏像手段が複数のヘッド部の両側に配 置されているので、穏像手段により行われる処理に必要 なXY機構の移動ストロークを減少させることが出来 る。即ち、供給される複数の部品の位置を確認すべく該 複数の部品もしくは該複数の部品の供給箇所をそれぞれ **穏像する際、従来のように据像手段が1組であれば、復** 数の部品もしくは複数の部品の供給箇所の全てを渡る移 動ストロークが必要であるが、この発明の構成によれ は、一方の機像手段に一方側の機像を行わせ、他方の機 10 像手段に他方側の鏝像を行わせることで、両者の撮像手 段の間隔分だけ、XY機構の移動ストロークを少なくす るととが出来る。

【①①15】操像手段の処理に必要なXY機構の移動ス トロークが減少することから、総合的にみてもXY機構 の移動ストロークを増加させるということはなく、従っ て、部品搭載機の設置面積を増加させず有用である。特 に、供給手段による複数の部品の供給が、基板の流れ方 向に並んで行われる場合には、基板の流れ方向の長さを 増加させないので、例えば、この部品絡載装置をその他 【0011】との発明は、上記問題点を解決するために、20 の多数の装置と一列に連結し、これら装置の列に沿って 基板を流して処理を行う場合などには、列の長さを増加 させることがなく特に有用である。

【0016】ととで、複数のヘッド部と2組の操像手段 の並び方は、一般的には、複数のヘッド部が一列に並 び、その両端に提像手段がそれぞれ配置される並び方が 具体例として図示(図2)されるが、この並び方に限ら れることはなく、例えば、複数のヘッド部はジクザグに 並んでいる場合や、彼数列に並んでいる場合も有り得る し、2組の鏝像手段がヘッド部の列からずれた位置に配 た部品をヘッド機構により保持し所定位置まで移動した 30 置される場合も有り得る。その他、複数のヘッド部の両 側に2組の緑像手段が配置され、更にその2組の操像手 段よりも側方にヘッド部が配置されている並び方など、 複数のヘッド部の両側に2組の提像手段が配置されてい れば、どのような並び方の構成でも、本発明の特許請求 の範囲に含まれることは言うまでもない。

#### [0017]

【発明の実施の形態】以下、この発明の実施の形態につ いて、図1と図2の図面を参照しながら説明する。図1 は、本発明の実施の形態の部品搭載装置1の概額を示す

【りり18】との実施の形態の部品搭載装置1は、回路 基板20に所定の電子部品を自動的に搭載するもので、 電子部品を収容する収容手段としてのリール2、2… や、供給手段としてのフィーダー3、3…、並びに、へ ッド機構としての吸着ヘッド機構する。この吸着ヘッド 機構4をXY方向に移動させるXY機構としてのXYロ ボット5等から構成されている。

【0019】この部品搭載装置1は、通常、基板供給装 置に始まり、はんだ印刷機、接着剤塗布機、複数の部品 【0014】更に、ヘッド機構に緑像手段が2組設けち 50 搭載装置、はんだ硬化槽、基板回収装置と、複数台の積

々の墓板処理装置と一列に連結された状態で使用され、 回路基板20ほこれら一列に連結された基板処理装置の 上流の装置から下流の装置へと鍛送されながら、各基板 処理装置により種々の処理が施されるようになってい る。図中のX方向がその他の基板処理装置と連結される 方向であり、この部品搭載装置1では搬入口7aから回 路墓板20を搬入し、鍛出口70から回路基板20を鍛 出するようになっている。

【0020】リール2、2…は、紙もしくはプラスチッ クの穴に電子部品を収納しリール状に巻かれたもので、 これら複数のリール2、2…にそれぞれ異なった種類の 電子部品が収容されている。

【0021】フィーダー3、3…は、上記複数のリール 2、2…にそれぞれ対応して設けられ、対応するリール 2…から電子部品を1個ずつ取り出してフィーダー3, 3…上の所定位置まで鍛送、供給するようになってい る.

【0022】とれらリール2、2…およびフィーダー 3、3…は、回路基板20の鍛送方向(図示例でX方 向) に向かって順次並べられ、全てのフィーダー3…が 20 回路基板20の搬送路に沿った位置に配置されている。 この配置により、全てのフィーダー3…と回路基板20 との距離が近づき、供給された電子部品を回路基板に搭 載する処理効率の向上が計れるようになっている。

【0023】図2には、本発明の特徴である吸着ヘッド 機構4の拡大斜視図を示す。同図中のX方向と図1中に 示すX方向とは同じ方向を示している。

【0024】吸着ヘッド機構4は、取付けベース48 に、ヘッド部としての吸着ノズル13A、13Bと、鏝 機成される。吸着ノズル13A, 13Bは、これら吸着 ノズル13A、13Bを上下方向および回転方向に移動 可能とする運動機構!5A、15Bを介して取り付けら れている。

【0025】吸着ノズル13A, 13Bは、真空吸引に より電子部品を30、30を吸着可能とするもので、2 組設けられている。提像カメラllA、llBは、対象 物を真上から操像することで対象物の認識を可能とする ものであり、2組設けられている。これら緑像カメラ1 1A、11Bは、例えば、フィーダー3、3…に供給さ 40 れる電子部品の位置確認をするために全てのフィーダー 3. 3…を撮像しその位置を認識したり、回路量板20 の位置確認をするために回路基板20に設けられたマー **クを撮像して認識したり、電子部品の搭載位置を確認す** るために回路基板20に搭載した電子部品の位置や姿勢 を撮像して認識したりする。

【0026】上記の吸着ノズル13A、13Bと搨像カ メラ11A, 11Bは、回路基板20の鍛送方向にほぼ 一列に配置され、且つ、2組の鏝像カメラ11A、11 Bは2つの吸着ノズル13A, 13Bの両側にそれぞれ 50 個別に降下させ、降下した吸者ノズル13A, 13B

配置されている。そして、吸者ノズル13A、13Bが 互いに並んで配置されていることから、これら吸着ノズ ル13A、13Bの心間の長さが短くなっている。この よろに、吸着ノズル13A、13Bと撮像カメラ11 A、11BがX方向に一列に並んでいることで、電子部 品の供給位置を確認した後に電子部品を吸着しに行くの に、XYロボット5の動作としてX方向のみの移動です み、Y方向の移動が不要なので、その分、処理効率の向 上や移動精度の向上が計れるようになっている。

【10027】上記2つの操像カメラ11A, 11Bの 内。一方側に配置された第1の緑像カメラ11Aには回 路墓板20やフィーダー3、3…の一方側の撮像処理が 割り当てられ、他方側に配置された第2の緑像カメラ! 1 Bには回路基板20やフィーダー3、3…の残りの側 の撮像処理が割り当てられている。これらの穏像処理の 割当は、例えばXYロボット5のX方向の移動位置に基 づいて制御される。

【0028】運動機構15A、15Bは、各々の吸着ノ ズル13A、13Bに付随して設けられ、各々の吸着ノ - ズル13A,13Bを別個に上下方向および回転方向に 移動させるものである。詳細には、上記運動機構15A (15B)は、吸者ノズル13A(13B)を回転させ るためのモーター15 aや、吸着ノズル13 A (13 B) とモーター15 a とを保持するブラケット15 b、 並びに、ブラケット15bを上下動させるボールネジ1 5cとナット15d、ボールネジ15cを作用させてブ ラケット15bを上下動させるモーター15e. ブラケ ット150を上下方向に移動させるための直進ガイド1 5 f 、モーター 1 5 e や電子部品30の位置検出を行う 像手段としての操像カメラ11A,11Bを取り付けて「30」位置領出器15g,15g.位置検出器15g、15g を保持する構造部材1515等から構成される。

> 【10029】との実施の形態の部品搭載装置1は、上記 のように構成され、2組の撮像カメラ11A, 11Bを 装備した吸者ヘッド機構4により、次のような処理が行 われて、供給される電子部品を吸者し回路基板20上に 搭載していく。

> 【0030】即ち、先ず、部品搭載装置1に連結された 上流の装置から搬入口7aを介して回路基板20が鍛入 され、該回路基板20が所定位置に停止される。また、 フィーダー3、3…によりリール2、2…から電子部品 が1個ずつ取り出され、フィーダー3、3…上の所定位 置に停止される。

> 【0031】回路基板20や電子部品の位置は、図示し ない副御装置により予め記憶されており、フィーダー 3、3…上に電子部品が供給されると、上記制御装置の 制御によりXYロボット5が作動して、吸着ヘッド機構 4をフィーダー上の電子部品の上まで移動させる。その 後、吸者ヘッド機構4の運動機構15A, 15Bが作動 して、2つの吸着ノズル13A、13Bを同時あるいは

は、2つのフィーダー3、3上の電子部品に接触し、更 に真空吸引されてそれら電子部品を吸着する。そして、 運動機構15A、15Bが再び作動して、電子部品を吸 者した吸者ノズル13A、13Bが元の高さに戻され る。

【①①32】吸着ヘッド機構4に電子部品が吸着保持さ れると、上記の副御装置の副御によりXYロボット5が 作動して、吸着ヘッド機構4を回路基板20の部品搭載 箇所の上まで移動させる。そして、吸着ヘッド機構4の 運動機構 1.5 A (1.5 B) が個別に作動して、吸着ノズ 10 ル13A(13B)を降下させると共に、ずれ量だけ回 転させ、電子部品を回路基板20の搭載箇所に搭載す る。猶載後、真空吸引が解除されて電子部品の吸着が解 かれると共に運動機構15A(15B)が作動して吸着 ノズル13A(13B)が元の高さに戻される。

【0033】上記のような電子部品の搭載処理が吸着ノ ズルの数だけ行われ、吸着ヘッド機構4に吸着保持され た複数の電子部品が全て回路基板20に搭載される。こ のとき、回路基板20が小型であり、複数の電子部品の 搭載位置が近接している場合でも、複数の吸着ノズル1 20 なく済んでいる。 3A、13Bの間隔が小さいので、XYロボット5を大 きく移動させる必要がなく、 搭載処理の効率が向上され

【0034】更に、吸者ヘッド機構4に吸着保持された 電子部品が全て搭載されると、上記フィーダー3、3… から電子部品を吸着する処理を再び繰り返し、それら電 子部品を回路墓板20に搭載していく。

【0035】そして、所定の電子部品を全て回路量板2 0に搭載し終えると、部品搭載装置1に連結された下流 つの回路基板20についての電子部品の搭載処理(1サ イクルの部品搭載処理)が終了する。

【① 036】上記の電子部品の搭載処理の過程中、吸着 ヘッド機構4の撮像カメラ11A、11Bによって、供 給される電子部品の位置確認や、回路基板20の位置確 認、並びに、搭載された電子部品の位置と状態の確認が 行われる。

【0037】供給される電子部品の位置確認は、例え は、1サイクルの部品搭載処理を開始する前などに、鏝 …を撮像および認識することで行われる。

【①①38】即ち、供給される電子部品の位置確認の処 理が開始されると、先ず、副御装置の副御によりXYロ ボット5が作動して、吸着ヘッド機構4がフィーダー 3、3…の一側端から他側端に架けて、該フィーダー 3、3…の上部を移動する。このとき、全てのフィーダ -3、3…を第1および第2の緑像カメラ11A、11 Bで操像するのであるが、全体に渡って配置されている フィーダー3、3…を顕像カメラ11A、11Bで分担 して撮像が行われるので、撮像に必要なXYロボット5 59 出来る。

の移動ストロークが少なくなっている。

【0039】そして、上記のように全てのフィーダー 3、3…の緑像および認識を行った後、制御装置に記憶 されているフィーダー3、3…の位置と実際の位置(X **Yロボット5の移動位置)との間にずれがある場合に、** そのずれの分。制御装置に記憶されているフィーダー 3、3…の位置データを補正することで、フィーダー 3、3…上に供給される電子部品の供給位置が再確認さ

【①①40】回路基板20の位置確認は、例えば回路基 板20が鍛送されて停止した段階で、回路基板20に設 けられたマークを鏝像カメラ!!A、11Bで操像およ び認識することで行われる。この回路墓板20のマーク の操像についても、マークが回路基板20の送り方向の 一方側にある場合には、同じ一方側に配置されている段 像カメラ11A(11B)で緑像が行われ、マークが他 方側にある場合には、他方側に配置されている操像カメ ラ11B(11A)で鏝像が行われる。それにより、マ ーク認識の際にもXYロボット5の移動ストロークが少

【①①41】搭載された電子部品の位置と状態の確認 は、例えば個々の電子部品を搭載する毎、或いは全ての 電子部品を搭載した後に、この搭載した電子部品を撮像 カメラ11A、11Bで操像および認識することで行わ れる。この電子部品の穏像についても、電子部品が回路 基板20の送り方向の一方側に搭載されている場合に は、同じ一方側に配置されている緑像カメラ11A(1 1B) で緑像が行われ、電子部品が他方側に搭載されて いる場合には、他方側に配置されている鏝像カメラ!1 の装置へ鍛出口でりを介して回路基板20を鍛出し、1 30 B(11A)で操像が行われる。それにより、搭載され た電子部品の操像の際にもXYロボット5の移動ストロ ークが少なく済んでいる。電子部品の撮像の後、副御装 置に記憶されている電子部品の角度や位置と、実際の角 度や位置との間にずれがある場合に、そのずれの分、制 御装置に記憶されている電子部品の角度や位置のデータ を補正することで、次からの電子部品の搭載位置や状態 が補正される。

【0042】以上のように、この実施の形態の部品搭載 装置しによれば、部品の吸着(保持)と解放を行う吸着 像カメラ11A、11Bにより全てのフィーダー3,3 40 ヘッド機構4に、供給される複数の電子部品を個別に吸 者および解放する複数の吸着ノズル13A,13Bと、 供給される複数の部品の位置を確認すべくその供給箇所 をそれぞれ鏝像する鏝像カメラllA、llBが設けら れ、この緑像カメラ11A、11Bが2組設けられ、こ れら2組の機像カメラ11A、11Bが前記複数の吸着 ノズル13A、13Bの両側にそれぞれ配置されている ことから、複数の吸者ノズル13A、13Bの間隔を短 くすることが可能となり、それ故、小型の基板に部品を 搭載する場合でも、搭載処理の効率の向上を計ることが

(5)

特闘平10-209688

【0043】更に、吸着ヘッド機構4に鏝像カメラ11 A、11Bが2組設けられ、それら2組の環像カメラ1 1A. 11Bが複数の吸着ノズル13A、13Bの両側 に配置されているので、一方の緑像カメラ11A(11) B) に一方側の掃像を行わせ、他方の掃像カメラ11B (11A)に他方側の穏康を行わせることで、操像処理 に必要なXYロボット5の移動ストローク、特に撮像カ メラ11A,11Bの並ぶ方向であるX方向の移動スト ロークを少なくすることが出来る。それにより、部品搭 載装置 1 の設置面積、特に基板流れ方向の長さを増加さ(16)わせ、他方の撮像手段に他方側の環像を行わせること せることがなく有用である。

【①①44】なお、本発明は、この実施の形態の部品搭 | 裁装置1に限られるものではなく、例えば、部品を保持 するヘッド部として吸着ノズル13A、13Bを示した が、例えば部島を把待する形式など、様々な形式に変更 可能であるし、また、ヘッド部の数も2つに限られない。 ことも言うまでもない。また、ヘッド部と鏝像手段の配 置も、一列に並んだものに限られず、例えばヘッド部が ジグザグに並んでいたり、撮像手段がヘッド部の列から ずれて配置されていても同様の効果が奏される。その 他、部品を収納するリール2、2…や、供給手段として のフィーダー3、3…、並びに、緩像手段による部品の 供給位置の確認方法など、具体的に示した細部構造およ び方法は、発明の趣旨を逸脱しない範囲で変更可能であ る.

#### [0045]

【発明の効果】請求項1記載の発明によれば、部品の保 持と解放を行うヘッド機構が、供給される複数の部品を 個別に保持および解放する複数のヘッド部と、供給され る複数の部品の位置を確認すべく該複数の部品もしくは 30 11A, 11B 該複数の部品の供給箇所をそれぞれ撮像する輝像手段と

を備えると共に 前記録像手段が2組設けられ これら 2組の環像手段が前記複数のヘッド部の両側にそれぞれ 配置されていることから、複数のヘッド部間の距離を短 くすることが可能となり、それ故、小型の基板に部品を 搭載する場合でも、搭載処理の効率の向上を計ることが 出来る。

【0046】更に、ヘッド機構に鏝像手段が2組設けら れ、それら2組の提像手段が複数のヘッド部の両側に配 置されているので、一方の撮像手段に一方側の撮像を行 で、撮像手段の処理に必要なXY機構の移動ストローク を少なくすることが出来る。XY機構の移動ストローク が増加しないととから、部品搭載級の設置面積、特に基 板流れ方向の長さを増加させることがなく有用である。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態である部品搭載装置を示す 料視図である。

【図2】図1のヘッド機構の詳細を示す拡大斜視図であ

【図3】従来の部品搭載装置の一例を示す料視図であ る.

【図4】図3のヘッド機構の詳細を示す拡大斜視図であ る。

#### 【符号の説明】

1 部品搭載装置

2. 2... リール(部品収容手段)

3. 3... フィーダー (供給手段)

吸者ヘッド機構

XYロボット

緑像カメラ

13A, 13B 吸着ノズル (ヘッド部)

